セルブリッジネットワークによる人工皮膚

Robot Skin Based on Cell-Bridge Network

○星貴之 輿かがり 正 篠田裕之 (東京大学) Takayuki HOSHI, Kagari KOSHI, and Hiroyuki SHINODA, The University of Tokyo {star, kagari, shino}@alab.t.u-tokyo.ac.jp

"Cell-bridge network" is a communication system which consists of two-dimensional areas called "cells" and signal transmission devices called "bridges". In this paper, we propose a tactile sensor skin as one of applications of the system. In this application, the cells are not only communication media but also parts of capacitive tactile sensor elements, and the bridges not only transmit signals but also measure the capacitances of the sensor elements. The structure of the sensor element is very simple; two layers of compressible insulators which are sandwiched between three pieces of stretchable conductive sheets. The sensor element acquires a contact area in addition to a contact force within its sensing area. The resulting robot skin is soft, stretchable, and suitable to cover a large area such as a whole surface of a humanoid robot.

Key Words: Tactile sensor, Robot skin, Cell bridge, Contact area, Nonlinear elasticity

1. はじめに

ロボットは従来、工場などの最適化された環境下で定めら れた作業を繰り返すだけのものであった。そのため触覚セン サの必要性は低く、搭載されてもロボットハンドの指先のよ うに局所的なものであった。しかし近年状況が変わり、ヒュ ーマノイドやペットロボットのように人間社会の中で活動す るロボットの研究が盛んになされるようになった。それらの ロボットが周囲の環境を把握し、人間と安全に触れ合うため には、ロボットの全身を覆う触覚センサ(人工皮膚)が必要 不可欠である[1]。そのような人工皮膚には、豊富な触覚情報 を取得すること、ロボットの全身という大面積を覆うこと、 柔軟性・伸縮性を持つことなどが求められる[2]。

これまでに報告されている研究の多くは、圧力を計測する センサ素子をアレイにすることで人工皮膚を実現しようとし たものである[3]-[8]。それらのセンサ素子と、ホストコンピ ュータや計測回路を接続するためには配線が用いられる。し かし、その配線によって人工皮膚全体の柔軟性が損なわれる という問題が生じてしまう。また無線によってデータの送受 信や給電を行なう方法も提案されている[9]。しかし無線を用 いることで柔軟性を維持することはできるものの、エネルギ ー消費が大きい、混信のため十分なスループットが得られな いなどがその方法の欠点となる。

それらの問題を解決する手法として、我々は「セルブリッ ジネットワーク」を提案している[10]。この通信法において システムは、「セル」と「ブリッジ」というふたつの要素によ って構成される。セルは導電性の平面であり、アレイ状に並 べられる。ブリッジはセル同士の境界に配置される通信チッ プであり、セルを介して電気信号を送受信する。セルの素材 としては導電性であればゴムや繊維も使用可能なので、物理 的に柔軟なネットワークを構成することができる。セルにセ ンサ素子を接続することで、セルブリッジをデータバスのよ うに使う高密度センサアレイが実現できる。一方で、セルブ リッジは静電型のセンサやアクチュエータとの親和性がよい。 例えば文献[11]ではセルに静電型スピーカーの機能を付与し、 フレキシブルなスピーカーアレイを実装している。

本稿では、このセルブリッジにもとづいた人工皮膚を提案 する (図 1)。ここでセルには、文献[12]で提案した触覚セン サ素子の機能が付与される。触覚センサ素子はひとつが数 cm 角という比較的大きなセンシングエリアを持ち、その中 で表面応力の総和 (接触力) だけでなくその広がりに関する 量 (接触面積) も取得する。これらふたつの量を取得するこ とで、低いセンサ素子密度でも対象物体表面の細かい特徴を 知覚する人工皮膚が実現できる。つまり少ないセンサ素子数 でロボットの全身のような大面積を覆うことができるのであ る。この計測法は人間の皮膚触覚の特性にヒントを得ている。 人間は全身の多くの部位 (手や顔以外) において二点弁別闕 が数 cm という大きな値になっており、これは触覚の分解能 がそれほど高くないことを示唆している[13]。しかし一方で、 そのように分解能の低い部位においても人間は、対象物体の



Fig. 1 Illustration of proposed robot skin.



Fig. 2 Cross-section of tactile sensor element.

鋭さについては非常に感度よく識別することができる。これ らの事実から、鋭さという特徴が触感を生成するための重要 な役割を担っているのではないかと考えられ[14]、鋭さに関 係した量を取得することで人工皮膚が人間の皮膚に大きく近 づくことが期待できる。

まず 2 章では提案する人工皮膚の構造を説明する。続いて 3 章で触覚センサ素子の計測原理、4 章でブリッジについて それぞれ紹介し、最後に 5 章で本稿をまとめる。

2. 人工皮膚の構造

セルブリッジネットワークにもとづく人工皮膚の構造につ いて説明する。図1にその模式図を示す。硬さの異なる絶縁 層が2層あり、それらが3枚の導電層(表面から順にグラ ウンド層、センサ/セル層、センサ層)に挟まれている。導 電層の間にはコンデンサが形成される。柔らかい絶縁層を挟 むコンデンサを C1、硬い絶縁層を挟むコンデンサを C2 と呼 ぶ。このふたつのコンデンサがひとつのセンサ素子を構成す る。センサ/セル層及びセンサ層の領域がひとつのセンサ素 子のセンシングエリアにあたる。またその下には、センサ層 と絶縁されて電源層が置かれる。グラウンド層と電源層は静 電シールドとしても働く。センサ/セル層の境界にはブリッ ジが配置される。ブリッジはグラウンド層と電源層から電力 の供給を受け、 C_n [F] (n = 1, 2) を計測し、センサ/セル層を 介してマルチホップすることによりホストコンピュータまで データを伝送する。この構造により、長い配線を必要としな い柔軟なセンサネットワークが実現される。

3.1 構造

3. 触覚センサ素子

表面応力の総和とその広がりを取得する触覚センシングの 原理を説明する。図2 に試作したセンサ素子の断面図を示す。 接触面側に軟らかい発泡ウレタン (15 kg/m³)、その下側に硬 い発泡ウレタン (60 kg/m³)の層があり、それぞれの厚さは 2 mm である。それらは伸縮性を持つ導電繊維の布 3 枚に挟 まれている。導電層の一辺の長さは 30 mm であり、これは 人間の前腕の二点弁別閾と同程度である。導電層と絶縁層は 柔軟な基材なし両面テープで接着されている。

3.2 計測原理

式(1)で定義される、ある接触面 S 内で一様な垂直方向の 表面応力分布 *o*(*x*, *y*) [Pa] を考える。

$$\sigma(x, y) = \begin{cases} F/S & \text{if } (x, y) \in S \\ 0 & \text{if } (x, y) \notin S \end{cases}$$
(1)

F[N] は表面応力の総和、 $S[m^2]$ は S の面積である。ここで 面積のみに注目し、簡単のため S の形状は円形と仮定する。

これから議論を進めていく上で、我々は次のようなふたつ の仮定をおく。まず絶縁層の非線形弾性が式(2)のようなエン トロピー弾性[15]で表されるとする。これは本来ゴムの非線 形弾性を記述するものであるが、一般の材料についてもよい 近似となる。

$$\sigma = \frac{E_n}{3} \left(\frac{1}{\lambda_n} - \lambda_n^2 \right) \quad (n = 1, 2) \tag{2}$$

$$\lambda_n = 1 - \frac{\Delta d_n}{d_n - d_{0n}} \tag{3}$$

式中 n は絶縁層を区別する添え字であり、n=1 が上側の軟 らかい層を、n=2 が下側の硬い層を表す。 E_n [Pa]、 λ_n 、 d_n [m] はそれぞれ各絶縁層のヤング率、伸長比、初期厚みである。 また d_{0n} [m] は実在の材料が限界まで圧縮されたときの最終 的な厚みを表す定数である。文献[15]に示される厳密なエン トロピー弾性では $d_{0n} = 0$ であるが、使用する発泡性材料の 性質に合致するよう経験的補正を行なったものである。

さらに、導電層に生じる張力と絶縁層のポアソン比が無視 できるほど小さいと仮定する。これにより垂直方向の表面応 力による水平方向への影響が無視できることになる。そのと き、変位分布 $\Delta d_n(x, y)$ [m] は直上の表面応力 $\sigma(x, y)$ によっ てのみ決定される。

導電層 (全体) 間の静電容量 C_n を計測することを考える。 漏れ電界を無視すると、 C_n は式(4)で表される。

$$C_n = \iint_{\text{Element}} \frac{\varepsilon_n}{d_n - \Delta d_n(x, y)} \, \mathrm{d}x \mathrm{d}y \quad (n = 1, 2) \tag{4}$$

 ε_n [F/m] は絶縁層の誘電率である。前述の仮定により、(C_1, C_2) は (F, S) によって一意に決定される。ここでもし逆に (C_1 , C_2) から (F, S) が求められれば、(C_1, C_2) を計測することで 接触力と接触面積を推定できることになる。

前述の逆推定の可能性を調べるため、静電容量変化のシミ ユレーションを行った。(ΔC_1 , ΔC_2)をプロットした結果図を 図 3 に示す。D [m] は $D \equiv 2\sqrt{S/\pi}$ で定義され、円形の接触 面 S の直径を表す。 $d_n = 2.2 \text{ mm}, d_{0n} = 0.2 \text{ mm}$ と設定した。



Fig. 3 Simulation result. Calculated $(\Delta C_1, \Delta C_2)$ s for various (*F*, *S*)s. *D* is the diameter of S for a circular object.



Fig. 4 Experimental result of 5 trials. Averaged trajectories of $(\Delta C_1, \Delta C_2)$ s for various (*F*, *S*)s with error bars representing maximal deviations.

様々な (F, S) に対して (ΔC_1 , ΔC_2) が二次元的に展開され、 (ΔC_1 , ΔC_2) から (F, S) への対応を一意にとれることがわか る。ただしそれは接触力 F がある閾値以上のときであり、 図 3 においてはその閾値は約 1.0 N であると考えられる。

3.3 実験

試作センサ素子を用いて計測原理を確認する実験を行なった。D=10、16、20、26、30、40 mm の対象物体を触覚素子の中央へ機械式アーム (Z ステージ)で支持しながら垂直に、5 回ずつ準静的に押し当てた。それと同時に押し当て力の計測も行った。

計測した ($\Delta C_1, \Delta C_2$) の平均値を図4に示す。各 D に関す るデータの最大偏差をエラーバーとして示してある。5 回分 のばらつきは最大でも ΔC_1 方向に 0.15 pF、 ΔC_2 方向に 0.1 pF 程度であり、対象物体の識別と押し当て力の推定が可能 であることがわかる。この F = 1-6 N、D = 10-40 mm の領域 は、各軸方向の最大偏差を 1 辺とする長方形で区切ると 164 区画に分割される。これは試作センサ素子から 7 bit 強の情 報量が取れることを表している。



Fig. 5 Equivalent circuit of measurement system.

4. ブリッジ

4.1 計測法

提案する人工皮膚において、セルブリッジネットワークの 構成要素のひとつであるブリッジは、通常のデータ送受信の 機能に加え、触覚センサ素子の静電容量 C_n を計測する機能 を持つ。その計測は図 5 に示すように行なわれる。ブリッジ の内部には参照容量 Cref があり、スイッチ SW を介して C_1 、 C_2 の結合部 (図 1 のセンサ層) に接続されている。結合 部における分圧 Vout [V] は式(5)、式(6)のように表される。

$$Vout(OFF) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V dd$$
⁽⁵⁾

$$Vout(ON) = \frac{C_2}{C_1 + C_2 + Cref} V dd$$
(6)

ここで *Vout*(OFF)、*Vout*(ON) はスイッチ SW が OFF、ON の ときの分圧を表す。ブリッジはこの分圧を計測し、A/D 変換 したあと、データとして送信する。 C_1 、 C_2 は式(5)、式(6)を 解くことで求められる。また各測定の前には C_1 、 C_2 、Cref に たまっている電荷を開放する、初期化の操作を行なう。

4.2 LSI チップ

前述したような容量測定機能を持つブリッジのため、アナ ログ/ディジタル混載 LSI チップを試作した (図 6 a)。0.35 µm CMOS LSI プロセスで作成され、チップサイズは 5×5 mm² である。そのうち実際のアナログ/ディジタル回路の面 積は 1.5 mm² 以下である。動作周波数は 50 MHz、*Vout* を計 測するため 8-bit A/D コンバータを搭載している。その変換 データとそれぞれのブリッジ固有の ID を含んだパケット を、センサ/セル層を介して隣のブリッジに送信する。今回 はフロー制御を行なわず、1 ms ごとにパケットを送信する仕 様となっている。この LSI チップを 16×18 mm² のフレキシ ブル基板にパッケージングした (図 6 b)。これは折り曲げる ことができ、実装するときには 16×9 mm² になる。また現在 は信号の電圧調整のため IC チップ (5×6 mm²) が必要だが、 次のバージョンではこれが不要となり、さらに半分のサイズ になる予定である。





(b)



(a)

(a)

Fig. 7 Developed 2×2 tactile sensor array. Each sensor element is 40×40 mm². (a) and (b) are top and bottom views of the test model.

4.3 人工皮膚

前述の触覚センサ素子とブリッジにより 2×2 のアレイを 試作した (図7)。ひとつのセンサ素子のサイズは 40×40 mm² とした。現在の試作 LSI にはまだセンサ/セル層を通信に用 いるプロトコルを実装していないため、外部にセル層を追加 している。この試作人工皮膚を用いて、ブリッジが各センサ 素子の静電容量を計測し、その計測データが最大 2 回のホッ プを経て PC へ正常に送られてくることを確認した。図8に、 各センサ素子の計測データから接触力 F (円柱の高さ) と接 触面積 S(円柱の底面積)を推定している様子を示す。

5. おわりに

本稿では、セルブリッジネットワークのアプリケーション として人工皮膚を提案した。接触力だけでなく接触面積をも 取得する触覚センサ素子をアレイ状に並べ、その境界に計測 と通信を行なうチップを配置する。そしてセンサ素子を構成 する導電層を、データの伝送路としても利用する。これによ り配線のわずらわしさのない、柔軟で多様な触感を得る人工 皮膚を実現することができる。また 2×2 の人工皮膚を試作 し、提案手法が実現可能であることを示した。

文献

- [1] M. H. Lee and H. R. Nicholls, "Tactile sensing for mechatronics A state of the art survey," *Mechatronics*, vol. 9, pp. 1-31, 1999. 篠田裕之, "触覚センシングの現状と今後の展開", 日本ロボット
- [2] 学会誌, vol. 20, no. 4, pp. 35-38, 2002.



Fig. 8 Demonstration. One element (near side) is pressed by the thumb, and the other (far side) is pressed by the first and second fingers. F and S (the height and the area of the base of the column) are estimated successfully.

- [3] E. S. Kolesar and C. S. Dyson, "Object imaging with a piezoelectric robotic tactile sensor," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 4, pp. 87-96, 1995.
- [4] R. Kageyama, S. Kagami, M. Inaba, and H. Inoue, "Development of soft and distributed tactile sensors and the application to a humanoid robot," Proc. of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 2, pp. 981-986, 1999.
- [5] F. Castelli, "An integrated tactile-thermal robot sensor with capacitive tactile array," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 38, no. 1, pp. 85-90, 2002.
- [6] N. Futai, K. Matsumoto, and I. Shimoyama, A flexible micromachined planar spiral inductor for use as an artificial tactile mechanoreceptor, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 111, pp. 293-303.2004
- [7] O. Kerpa, K. Weiss, and H. Worn, "Development of a flexible tactile sensor system for a humanoid robot," Proc. of the 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2003), vol. 1, pp. 1-6, 2003.
- M. Shimojo, A. Namiki, M. Ishikawa, R. Makino, and K. Mabuchi, [8] "A tactile sensor sheet using pressure conductive rubber with electrical-wires stitched method," *IEEE Sensors Journal*, vol. 4, no. 589-596, 2004.
- [9] M. Hakozaki, A. Hatori, and H. Shinoda, "A sensitive skin using wireless tactile sensing elements," Proc. of 18th Sensor Symposium, pp. 147-150, 2001.
- [10] A. Okada, Y. Makino, and H. Shinoda, "Cell bridge: A signal transmission element for constructing high density sensor networks," Proc. of 2nd International Workshop on Networked Sensing Systems (INSS 2005), pp. 180-185, 2005.
- [11] A. Okada, Y. Makino, and H. Shinoda, "Cell-bridge-based connection method of high density sensor elements," Proc. of 22nd Sensor Symposium, pp. 425-428, 2005.
- [12] T. Hoshi and H. Shinoda, "A tactile sensing element for a whole body robot skin," Proc. of 36th International Symposium on Robotics (ISR 2005), 2005.
- [13] 大山正, 今井省吾, 和気典二 (編), 新編感覚・知覚ハンドブッ ク, p. 1232, 誠信書房, 1994.
- [14] Y. Makino, N. Asamura, and H. Shinoda, "Multi primitive tactile display based on suction pressure control," Proc. of IEEE 12th Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems (Haptic Symposium 2004), pp. 90-96, 2004.
- [15] G. R. Strobl, The Physics of Polymers: Concepts for Understanding Their Structures and Behavior, chap. 7, Springer, 1997.